

**VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA  
DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA AVENTE PER OGGETTO**

***“Costruzione di modelli basati sui dati dei processi di gate etch e di fotolitografia”***

**PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA**

**Bando decreto del Direttore n. 310/2023, prot. n. 4269 del 11.10.2023**

**VERBALE PRELIMINARE e VALUTAZIONE TITOLI**

Il giorno 22/11/2023, alle ore 14:30 sulla piattaforma Microsoft TEAMS si riunisce la commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rep. n. 349/2023 Prot. n. 4772 del 14/11/2023 per la selezione di cui al bando in epigrafe, al fine di definire i criteri di massima per la valutazione dei titoli ed il punteggio da attribuire agli stessi, nella seguente composizione:

Prof.ssa Concettina Buccella – Professore di I Fascia – SSD ING-IND/32 – (Presidente)

Prof. Alessandro D’Innocenzo – Professore di II Fascia – SSD ING-INF/04 – (Componente)

Prof. Francesco Smarra – RTDa – SSD ING-INF/04 – (Componente con funzioni di Segretario)

I componenti della Commissione si trovano presso le sedi sotto indicate e procedono ai lavori comunicando tra di loro telematicamente utilizzando l’applicativo MS-Teams.

- Prof.ssa Concettina Buccella si trova presso la propria abitazione, indirizzo di posta elettronica [concettina.buccella@univaq.it](mailto:concettina.buccella@univaq.it)
- Prof. Alessandro D’Innocenzo si trova presso la propria abitazione, indirizzo di posta elettronica [alessandro.dinnocenzo@univaq.it](mailto:alessandro.dinnocenzo@univaq.it)
- Prof. Francesco Smarra si trova presso la propria abitazione, indirizzo di posta elettronica [francesco.smarra@univaq.it](mailto:francesco.smarra@univaq.it)

La Commissione presa visione dell’art. 5 rubricato “Modalità di svolgimento della selezione” prende atto di avere a disposizione per la selezione complessivi 100 punti, così distribuiti:

- fino ad un massimo di 60 punti per i titoli
- fino ad un massimo di 40 punti per il colloquio.

Nel caso in cui per la selezione sia necessario svolgere anche il colloquio, questa si intenderà superata se il punteggio finale che scaturirà dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli e dalla valutazione ottenuta al colloquio sarà di almeno 50/100.

Nel rispetto dell’Art. 5 del bando di concorso, le categorie dei titoli valutabili e per i quali può essere attribuito un punteggio massimo complessivo di 60 punti sono così suddivisi:

- voto di laurea: fino a 20 punti;

- titoli e pubblicazioni rilevanti al tema della ricerca: fino a 20 punti;
- curriculum scientifico: fino a 10 punti;
- soggiorno all'estero per collaborazioni scientifiche con Enti di Ricerca o Università sul tema di ricerca: fino a 10 punti;

Premesso quanto sopra, la commissione decide di articolare l'assegnazione dei titoli come segue:

- **fino a 20 punti** per il voto di laurea:
  - **110/110 e lode** \_\_\_\_\_ **20 punti**
  - **107-109** \_\_\_\_\_ **17 punti**
  - **103-106** \_\_\_\_\_ **14 punti**
  - **100-102** \_\_\_\_\_ **11 punti**
  - **97-99** \_\_\_\_\_ **9 punti**
  - **95-96** \_\_\_\_\_ **6 punti**
  - **91-94** \_\_\_\_\_ **3 punti**
  - **85-90** \_\_\_\_\_ **1 punto**
  - **< 85** \_\_\_\_\_ **0 punti**

Per il riconoscimento dell'equivalenza tra titoli esteri e italiani si fa riferimento a

<https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli.html>

I titoli esteri saranno valutati secondo la tabella di conversione presente nel sito

[http://attiministeriali.miur.it/media/240734/allegato\\_5.pdf](http://attiministeriali.miur.it/media/240734/allegato_5.pdf)

- **fino a 20 punti** titoli e pubblicazioni rilevanti al tema della ricerca:
  - dottorato di ricerca attinente al programma di ricerca: massimo 5 punti
  - dottorato di ricerca **non** attinente al programma di ricerca: massimo 2 punti;
  - pubblicazioni scientifiche internazionali, 4 punti fino a un massimo di 12 punti;
  - pubblicazioni scientifiche nazionali: 3 punti fino ad un massimo di 9 punti;
- **fino a 10 punti** curriculum scientifico:
  - frequenza di corsi di specializzazione, corsi di master e dottorati, e incarichi di ricerca, assegnando fino a 5 punti per ogni corso o incarico;
- **fino a 10 punti** soggiorno all'estero per collaborazioni scientifiche con Enti di Ricerca o Università sul tema di ricerca:
  - fino a 5 punti per ogni collaborazione

\*\*\*\*\*

La Commissione prende quindi visione dei nominativi dei candidati ammessi alla selezione di cui al Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 349/2023 Prot. n. 4772 del 14/11/2023, e ciascun membro della commissione dichiara di non avere vincoli di parentela né con i candidati né con gli altri membri della commissione fino al IV grado incluso, come risulta dalle dichiarazioni compilate da ciascun commissario e che si allegano al presente verbale.

La Commissione effettua l'accesso su PICA al fine di visualizzare la documentazione prodotta dai candidati e verifica che siano in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel bando di selezione.

Conclusa la verifica, la commissione, sulla base dei criteri definiti nella riunione preliminare e coerentemente con quanto disposto dall'art. 6 del bando di selezione, procede alla valutazione dei seguenti candidati:

1. Domanda ID n. 1422005

La commissione, sulla base dei criteri definiti nella riunione preliminare procede alla valutazione analitica della documentazione dei candidati ammessi.

**VALUTAZIONE ANALITICA**

**1. Domanda ID n. 1422005**

	<b>TITOLI VALUTATI</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUITO</b>
Voto di laurea; <i>(fino ad un max di 20 punti)</i>	Bachelor of Technology in Mechanical Engineering	<b>3</b>
Titoli, dottorato e pubblicazioni rilevanti al tema della ricerca; <i>(fino ad un max di 20 punti)</i>	n.a.	<b>0</b>
Corsi di specializzazione, corsi di master e dottorati, e incarichi di ricerca; <i>(fino ad un max di 10 punti)</i>	n.a.	<b>0</b>
Soggiorno all'estero per collaborazioni scientifiche con Enti di Ricerca o Università sul tema di ricerca. <i>(fino ad una max di 10 punti)</i>	1-Component Engineer, Siemens Limited, Gurugram, India 2-Executive Engineer, Yamaha Motor R&D India Private Limited, Noida, India	<b>10</b>
	<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>13</b>

Il dott. SIKHAR MODI consegue un punteggio complessivo di 13/60 punti nella valutazione dei titoli.

La Commissione, ultimata la valutazione dei titoli, stila la seguente graduatoria di merito ed ammette al colloquio i seguenti candidati:

<b>Domanda ID</b>	<b>PUNTEGGIO CONSEGUITO</b>
Domanda ID n. 1422005	13/60

L'ammissione, con il risultato della valutazione attribuita, sottoscritta dal Segretario, viene trasmessa alla Segreteria Amministrativa Contabile del Dipartimento al fine di procedere con la relativa pubblicazione.

La Commissione stabilisce che il colloquio avverrà, in modalità telematica il giorno 7/12/2023 alle ore 14:30 sulla piattaforma Microsoft TEAMS.

Nel caso in cui tutti i candidati ammessi al colloquio rinuncino al preavviso di 15 giorni tramite comunicazione scritta al presidente ed ai componenti della Commissione trasmessa a mezzo e-mail, il colloquio si terrà il giorno 29/11/2023 alle ore 15:00 sulla piattaforma Microsoft TEAMS.

Concluse tutte le operazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Aquila, 22/11/2023

La commissione

Prof.ssa Concettina Buccella – Professore di I Fascia – SSD ING-IND/32 – (Presidente)

Prof. Alessandro D'Innocenzo – Professore di II Fascia – SSD ING-INF/04 – (Componente)

Prof. Francesco Smarra – RTDa – SSD ING-INF/04 – (Componente con funzioni di Segretario)

## **DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART.47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445**

Il/la sottoscritto/a Concettina Buccella nominata membro della Commissione esaminatrice per l'espletamento della **Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Borsa di ricerca relativo al progetto dal titolo "Costruzione di modelli basati sui dati dei processi di gate etch e di fotolitografia" - Bando decreto del Direttore n. 310/2023, prot. n. 4269 del 11.10.2023, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo il 11/10/2021**), consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci, presa visione dell'elenco dei candidati alla suddetta selezione,

### **DICHIARA**

- 1** - di non avere rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con i candidati né con gli altri membri della Commissione e che non sussistono le cause di astensione di cui all'art.51 c.p.c.
- 2** - di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale.

**Allega copia di un valido documento di riconoscimento.**

L'Aquila, 22/11/2023

**FIRMA**

---

## **DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART.47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445**

Il/la sottoscritto/a Alessandro D'Innocenzo nominato membro della Commissione esaminatrice per l'espletamento della **Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Borsa di ricerca relativo al progetto dal titolo "Costruzione di modelli basati sui dati dei processi di gate etch e di fotolitografia" - Bando decreto del Direttore n. 310/2023, prot. n. 4269 del 11.10.2023, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo il 11/10/2021**), consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci, presa visione dell'elenco dei candidati alla suddetta selezione,

### **DICHIARA**

- 1** - di non avere rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con i candidati né con gli altri membri della Commissione e che non sussistono le cause di astensione di cui all'art.51 c.p.c.
- 2** - di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale.

**Allega copia di un valido documento di riconoscimento.**

L'Aquila, 22/11/2023

**FIRMA**

---

## **DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART.47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445**

Il/la sottoscritto/a Francesco Smarra nominato membro della Commissione esaminatrice per l'espletamento della **Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Borsa di ricerca relativo al progetto dal titolo "Costruzione di modelli basati sui dati dei processi di gate etch e di fotolitografia" - Bando decreto del Direttore n. 310/2023, prot. n. 4269 del 11.10.2023, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo il 11/10/2021**), consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci, presa visione dell'elenco dei candidati alla suddetta selezione,

### **DICHIARA**

- 1** - di non avere rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con i candidati né con gli altri membri della Commissione e che non sussistono le cause di astensione di cui all'art.51 c.p.c.
- 2** - di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale.

**Allega copia di un valido documento di riconoscimento.**

L'Aquila, 22/11/2023

**FIRMA**

---

### **Dichiarazione membri commissione da allegare alla Riunione Telematica**

**Oggetto:** Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca relativo al progetto dal titolo “Costruzione di modelli basati sui dati dei processi di gate etch e di fotolitografia” - Bando decreto del Direttore n. 310/2023, prot. n. 4269 del 11.10.2023, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 11/10/2021) - Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica.

La sottoscritta/Il sottoscritto Prof.ssa/ Prof. Concettina Buccella, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva in oggetto, nominata con Decreto Rep. n. 349/2023 Prot. n. 4772 del 14/11/2023.

### **DICHIARA**

di aver partecipato alla riunione della Commissione medesima, svoltasi in modalità telematica in data 22/11/2023, per la definizione dei criteri ai fini della valutazione dei titoli.

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

Luogo, L’Aquila  
Data, 22/11/2023

Firma \_\_\_\_\_



### **Dichiarazione membri commissione da allegare alla Riunione Telematica**

**Oggetto:** Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca relativo al progetto dal titolo “Costruzione di modelli basati sui dati dei processi di gate etch e di fotolitografia” - Bando decreto del Direttore n. 310/2023, prot. n. 4269 del 11.10.2023, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 11/10/2021) - Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica.

La sottoscritta/Il sottoscritto Prof.ssa/ Prof. Alessandro D’Innocenzo, componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva in oggetto, nominata con Decreto Rep. n. 349/2023 Prot. n. 4772 del 14/11/2023.

### **DICHIARA**

di aver partecipato alla riunione della Commissione medesima, svoltasi in modalità telematica in data 22/11/2023, per la definizione dei criteri ai fini della valutazione dei titoli.

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

Luogo, Chieti  
Data, 22/11/2023

Firma \_\_\_\_\_

### **Dichiarazione membri commissione da allegare alla Riunione Telematica**

**Oggetto:** Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca relativo al progetto dal titolo “Costruzione di modelli basati sui dati dei processi di gate etch e di fotolitografia” - Bando decreto del Direttore n. 310/2023, prot. n. 4269 del 11.10.2023, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 11/10/2021) - Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica.

La sottoscritta/Il sottoscritto Prof.ssa/ Prof. Francesco Smarra, componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva in oggetto, nominata con Decreto Rep. n. 349/2023 Prot. n. 4772 del 14/11/2023.

### **DICHIARA**

di aver partecipato alla riunione della Commissione medesima, svoltasi in modalità telematica in data 22/11/2023, per la definizione dei criteri ai fini della valutazione dei titoli.

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

Luogo, L’Aquila  
Data, 22/11/2023

Firma \_\_\_\_\_